

## 噴霧乾燥機設計를 爲한 重要因子의 特性

金榮泰 · 柳萬馨\* · 車岷煥\*

工業化學科

### 〈要　　約〉

본연구는 분무기조기의 설계에 있어서 Atomizer의 조작조건에 따른 여러인자를 연구하였다. Slurry 상으로된 용액을 건조용공기와 접촉시켜서 짧은 시간에 입가로서 건조시키는 것이다. 건조속도 및 우도부포, 분무기의 분사속도 등을 한성입자로 하여 실험하였다.

## A Study on the important Parameters for the Design of Spray drying Chamber

Kim, Young Tae., Yoo, Man Hyung\* and Cha, Min Whan\*

Dept. of Industrial Chemistry

### 〈Abstract〉

This study was carried out to correlate the very important factors and derive an equation for design of spray drying chamber in general form including operating conditions of atomizer.

Taking the largest drop among spray particles as a limiting particle correlate the trajectory equation, drying time of the particle and the parameters which determine the volume of a drying chamber.

Temperature difference between the dry bulb and wet bulb at various local points was measured and compared with over-all temperature difference between inlet and outlet of the chamber.

### I. 서 론

슈유고체의 건조방법에는 여러가지가 있으나 그 중에서도 분무건조는 용액이나 혼탁액, slurry 상의 물질 등을 바탕액식으로 건조용기와 접촉시켜 열 손실없이 짧은시간(2~20초)에 건조시키는 방법이다. 이방법은 열 속도인 조작으로 임의를 조작할 수 있고 제품의 취급이 간편하므로 직업조건의 개선과 제품의 질을 균일하게 향상할 수 있다. 이방법은 열에 민감한 물질의 건조에 좋으며 여타의 건조방법으로 불가능한 이과와 분쇄 과정을 생략할 수 있다.

이와 같이 여러가지 장점이 있지만 사용이 환발하지 못한것은 건조기 내의 흐름형태나 진행과정이 완전히 밝혀지지 않았고 이전의 연구들은 이 현상을 간단한 가정을 세워 연구하였으므로 각자가 사용한 모델에서만 타당성이 있고 서로간에 연관성이 희박하여 일관성있는 자료가 아직 부족하다. 본연구는 지금까지 가장 타당성 있는 인자들을 상회시켜 건조기의 실제상 필요한 관계식을 Atomizer의 조작조건을 포함하는 일반적인 경우로 유도하였다. 본 연구에서는 분무입자중 가장 큰 입자를 한성입자로 하여 이 입자의 건조시간과 건조실의 크기를 설정하는 제 인자를 상관시켰고 건조시간의 계산에서 긴

\* 忠北大學校 化工科

고속도의 주진리이 되는 온도차를 전조실내의 여러 위치에서 측정된 전구온도와 습구온도의 차이를 전조실의 입구와 출구의 온도차로 충분 세산하였을 경우와 비교하여 그 관계를 밝혔다. 또한 한정일자 1개당 계산된 진밀속도식을 입사분고를 고려하여 전분무에 관한 선형속도식으로 구하였다. 본연구에서 산기식의 유도과정에 끌인 전조실내부의 온도 및 습도를 실내부의 위치에 따라 측정 고찰하였고 진조실의 실제를 위한 방한을 계시하였다. 1883年 두일에서 특허로 발고된 후 시급까지의 연구동태를 보면 Atomizer와 drop size에 대해서 Fraser와 Domrowski<sup>(6)</sup>, 拔山과 櫛澤<sup>(13)</sup>, Wigg<sup>(16)</sup> 등에 의하여, drop trajectory에 관하여는 Gauvain<sup>(9)</sup>에 의하여 연구되었으며 그동안에, 저항시간 혼합 등을 Leon Baltas와 Gauvain<sup>(9)(10)</sup>, Lewis<sup>(11)</sup>, 등에 의하여 연구되었고, Frossing<sup>(7)</sup>, Ronz와 M & shall<sup>(14)</sup> 등은 Re No가 0~10,000 범위에서 전조속도, 양 및 물질전달의 관계 등을 밝혔으나, Sjenizer<sup>(15)</sup>, Duffy 와 Marshall<sup>(5)</sup>, Gaubin<sup>(9)(10)</sup>, Crosby<sup>(4)</sup> 등은 spray drying medium을 retarding zone과 free falling zone으로 나누어 drop 생성시의 저항 및 항력을 전분에 대한 특성을 연구한 바 있다.

## II. 01 논

### 1. 가정 및 수학적모델

(가) 분무입자는 불용성 해을 고려하여 규모화에 분고되어 있으며 입자는의 회합은 무시한다.

(나) 분무입자의 전조시간은 분사후 전조기의 벽에 충돌할때 까지의 flight time으로 한다.

(다) 분무입자의 Nusselt No는 2이거나.<sup>(16)</sup>

(라) 분무입자는 분사실과 동시에 고화온도에 도달하며 진조실 내부에서 분사입자의 열전달은 대류만 고려한다.

(마) 전조기는 열수성이 없는 단일과정이나.

### 2. 이론식의 유도

(가) 전조실 내부의 온도 및 습도의 분포는 Spray zone이나 Free falling zone에서 같은 구배의 변화율을 갖는 동심원의 수수한 유형상태로 존재하며 nozzle로 부터 분사된 입자는 충발속도에 노달한 일의의 운형에서 충격과 전조배제의 속도에 의하여 하강한다.

(나) 일의의 운형분고를 갖는 입자를 분사할 때 노즐의 운형각 이내의 모든 입자는 노즐로 부터 등일

한 기관에 노달한 후에 충발속도를 갖는다.

노즐로 부터 분사된 모든 한정입자는 각 유형을 통과하여 충발속도가 될때까지 거리  $l_{\text{喷}}$  이동한다. 이때 노즐의 운형각은  $\omega$ 이며  $t$ 은 일의의 운형을 표시하여  $K_t$ 는 중심에서 운행까지 길이이다.

$$l = \sum_{t=0}^n (K_{t+1} - K_t) \cosec \frac{\omega}{2} \quad (1)$$

분부입자의 평균유속은<sup>(11)</sup>

$$\frac{V}{V_m} = 6.2 \left( \frac{D_e}{l} \right) \quad (2)$$

$V = \frac{dl}{d\theta}$ 이고 직분하면

$$\theta_t = \frac{l_t}{12.4 V_m \cdot D_e} \quad (3)$$

진조실의 노즐 하부로 부터 Spray zone까지의 유효부피를  $S$ 로 놓으면

$$S = \frac{\pi D_e l_t^2}{4} \quad (4)$$

가정 (나)와 문헌 (1)에 의하여 각자  $L/D$ 는 4~5 이므로

$$\frac{D_e}{l_t} = \frac{1}{4} \quad (5)$$

(4)을 (5)식에 대입

$$S = \frac{\pi l_t^3}{64} \quad (6)$$

(6)식을 (3)식에 대입

$$\theta_t = \left( \frac{64}{\pi} \right)^{2/3} \frac{S^{2/3}}{(12.4) V_m \cdot D_e} \quad (7)$$

분무기에서 물질수지 같게 하면

$$F_a + F_s = \frac{V_m \pi D_e \rho_m}{4} \quad (8)$$

$$3.5. \quad V_a \cdot F_a - (F_a + F_s) V_m \quad (9)$$

(8)을 (9)식에 대입하면

$$F_a + F_s = V_a - \frac{F_a}{F_a + F_s} \cdot \frac{\pi D_e^2}{4} \rho_m \quad (10)$$

(10), (9) 양식을 (7)식에 대입하면

$$\theta_t = \left( \frac{64}{\pi} \right)^{2/3} \frac{S^{2/3}}{(24.8) V_a \cdot F_a \sqrt{\frac{1}{\pi F_a \cdot V_a \rho_m}}} \quad (11)$$

$$= 0.532 S^{2/3} \sqrt{\frac{\rho_m}{F_a \cdot V_a}} \quad (11)$$

$$\text{그리고 } \sqrt{\frac{\rho_m}{\rho_a}} \cdot \left( \frac{F_a + F_s}{F_a} \right) \quad (12)$$

(12)식을 (11)에 대입하면

$$\theta_t = 0.532 S^{2/3} \sqrt{\left( \frac{\rho_a}{F_a \cdot V_a} \right)} \left( \frac{F_a + F_s}{F_a} \right) \quad (13)$$

한정 입자의 전형 속도식은 다음과 같다.

$$\frac{dQ}{d\theta} \cdot hA \Delta t_t = 2\pi k D_{max} \Delta t_t \quad (14)$$

한 점 입자와 그 사이의 유흥 영역은 다음과 같다.

$$\frac{dQ_m}{d\theta} = \frac{12\pi \cdot k \cdot D_{max} \cdot \Delta t_t}{\rho_s \cdot \pi \cdot (D_{max})^3} = \frac{12k \cdot \Delta t_t}{\rho_s \cdot (D_{max})^2} \quad (15)$$

각 10-10m

$$Q_m = \frac{12k \cdot \Delta t_t}{\rho_s \cdot (D_{max})^2} \theta_{max} \quad (16)$$

설계 속도:

$$q = \frac{dQ}{d\theta} = Q_m \cdot F_s \quad (17)$$

(17)과 (16)에 의해

$$q = \frac{12k \cdot \Delta t_t \cdot F_s \cdot \theta_{max}}{\rho_s \cdot (D_{max})^2} \quad (18)$$

$\theta_t$ 와  $\theta_{max}$ 는 사용으로

$$q = \frac{6.38 \cdot k \cdot S^{2/3} \cdot \Delta t_t \cdot F_s}{(D_{max})^2 \cdot \rho_s} \sqrt{\left(\frac{\rho_a}{F_a V_a}\right) \left(\frac{F_a + F_s}{F_a}\right)} \quad (19)$$

가 되어 설계 속도는 아래 인자에서 구할 수 있다.

(19)식은 한정 압력을 기준으로 세 단계 식으로 설계식으로, 물고에 대한 평균 전역 속도식을 입사의 강도 높이와 관련시켜서 계산하는 다음과 같다.

$$d_p^* = \frac{D_{max}}{d_p} \quad (20)$$

$$\bar{q}_m = \frac{6.38 \cdot k \cdot S^{2/3} \cdot \Delta t_t \cdot F_s}{\rho_s d_p^2} \sqrt{\left(\frac{\rho_a}{F_a V_a}\right) \left(\frac{F_a + F_s}{F_a}\right)} \left[ \int_0^\infty \frac{1}{dp^{*2}\phi(dp^*)} \right]$$

와 같다.

이기 시

$$\phi = \frac{1}{\sqrt{2\pi} \cdot \sigma \cdot \sqrt{dp^*}} \exp\left[\frac{(\sqrt{dp^*} - 1)^2}{2\sigma^2}\right] \\ \bar{Q}_t = \bar{q}_m \cdot F_s \quad (21)$$

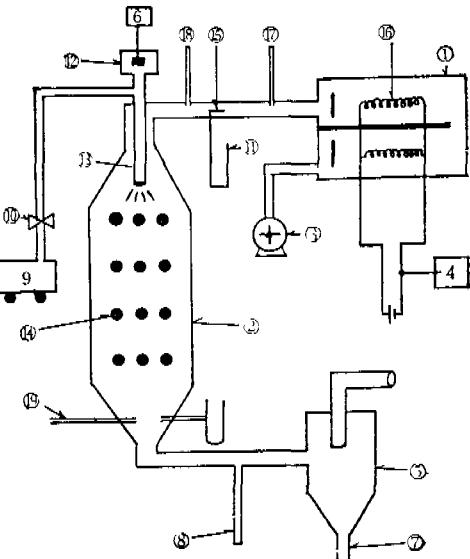
이기 시

$$\beta = 6.38 \cdot k \cdot \frac{F_s}{d_p^{1/2} \cdot \rho_s} \sqrt{\left(\frac{\rho_a}{F_a V_a}\right) \left(\frac{F_a + F_s}{F_a}\right)} \left[ \int_0^\infty \frac{1}{dp^{*1/2}} \phi(dp^*) \right] \text{이면} \\ S = \left( \frac{Q_t}{\beta \cdot dt_t} \right)^{3/2} \quad (22)$$

### III. 실험장치 및 실험방법

본 연구에 사용한 부수건조장치는 條田降, (16)(17)에 의해 제작된 실제 방형에 따라 건조실을 설계하

었으며 또한 Boewn Lab Type D을 이용하였다. 열원으로 7kW의 전열선을 타워된 가열기내에 설치하였고 냉풍기에 의해 총공간 공기가 가열기 내에 시 가열되어 건조실 내부로 유입되어 이 고온 공기의 온도 조절을 위해 도관내에 Pt-Rd 열선내를 설치



1. HEATING CHAMBER
2. DRYING CHAMBER
3. BLOWER
4. TEMPERATURE CONTROLLER
5. CYCLONE
6. AGITATOR
7. PRODUCT COLLECTOR
8. DRAIN
9. AIR COMPRESSOR
10. VALVE
11. MANOMETER
12. FEED VESSEL
13. NOZZLE (ATOMIZER)
14. TEMPERATURE CHECK
15. PITOT TUBE
16. HEATING COIL
17. THERMOMETER

Fig. 1. Experimental Apparatus

하여 온도조절기와 연결하였다. Atomizer는 진조신의 중심축 방향으로 분사되는 2개의 노즐을 사용하였으며 분무기 공기는 압축기로 압축한 진조공기를 공급했다. 진조실 내부의 충분온도 측정은 Pt-Rd 열전대를 하였다.

본연구에 사용된 시료는 건조될 때 Swelling Kupture 현상을 방지하기 위해 단단한 고체구조 Gypsum을 사용하였다.

시료의 채취는 Gypsum을 24시간 건조시킨 후 Ball mill로 분쇄하여 200mesh 통과물을 Shimadzu Sed

mento Graphy(Type SA2)을 이용하여 입도를 분석하였고 비료비 적은 Shimadzu (Type SS 100) 입자고민 측정기에 의해 측정하였다.

분사공기의 유속은 Pitot과 Orifice Meter로 측정하였으며 전조실 내부의 축면온도는 실내부로 부터 15cm 간격으로  $r/R$  비가  $0, \frac{1}{3}, \frac{2}{3}, \frac{3}{3}$  내곳을 측정하였다.

#### IV. 결과 및 고찰

전조실 내부의 건열속도 계산에서 Ranz, Marshall<sup>(2), (3)</sup> 등은 온도는 즉방향으로 균일하다고 가정하였으나 Leon, Baltas<sup>(4), (10)</sup> 등은 실내부의 온도 및 습도 뒤계를 아래와 같이 표현 했다.

$$T_i = T_1 + 33.2 - 4170H$$

본 실험에서 얻은 온도를 실시한 결과 Fig. 2에서 실내부의 석강 방면의 축면 온도는 축을 정점으로 벽에 가까워 실수록 감소하는 경향을 나타내며 가

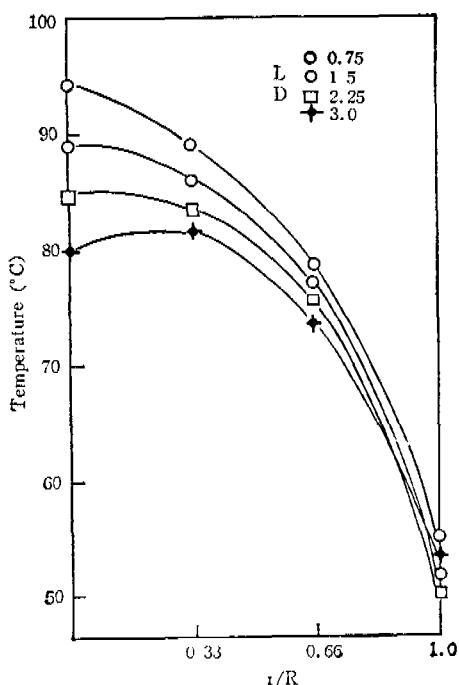


Fig. 2. Radial Temp profiles with hot air

증가한수록 온도는 떨어졌다. 또 Fig. 3에서 시료를 분무시는  $r/R = 0.66$  부근에서 축면온도의 변화가 생겼고 오히려  $L/D$ 에 대해서 밀의 온도가 상승한 것은 진조실의 하부에서 생긴 열공기의 Back flow가 분무에 영향이 있는 Fig. 2와 3에서 일 공기인

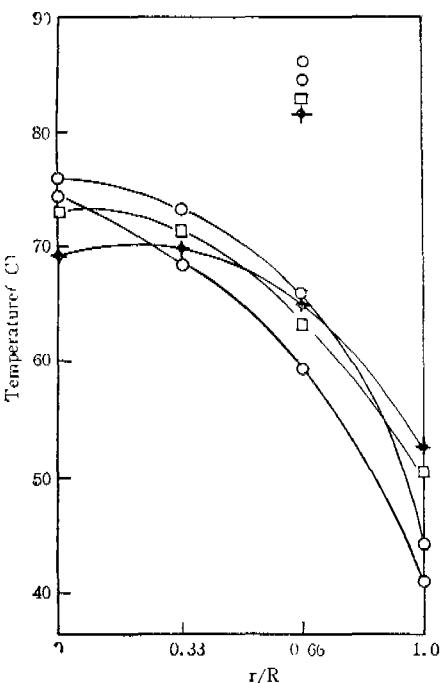


Fig. 3. Radial Temp profiles with Spray

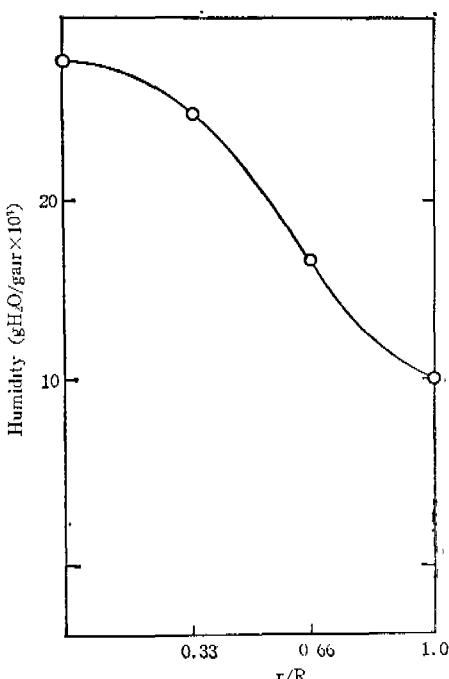


Fig. 4. Radial Humidity at  $L/D = 1.5$

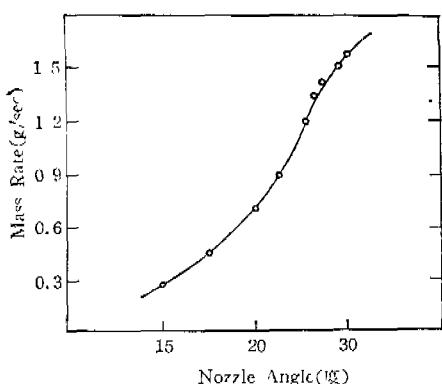


Fig. 5. Relation between Nozzle Angle and Mass Rate

의 경우에  $r/R=0.66$ ,  $L/D=2.25$ 에서 3.0까지 생긴다. 예류영역이 더 넓어지 Spray zone이 끝나는  $L/D=2.25\sim 3.0$  위치의 비 쿤팅의 열공기의 체류시간이 길어지므로 열의 축적이 생긴 성과로 예상된다.

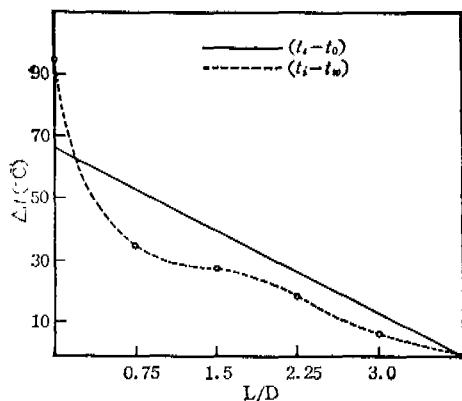


Fig. 6. Temp difference vs  $L/D$

Fig. 4에서  $L/D=1.5$ 에서 축대 습도  $-r/R$ 에 위치에 따라 보이주고 있다. 벽에 가까워 실수록 감소함을 알 수 있다.

Fig. 5에서 보는 바와 같이 노즐은 일상한 유형에서 팬창사이가 조절되지 않으므로 친팅 속도에 따라 사용 변화되었으나 노즐의 제작이 깊밀하지 못했음은 그림에 시도 알 수 있다.

$At_i$ 의 계산은 원형모형에 기구한  $At_i = t_i - t_w$ 의 총 단시간으로 계산한 값 즉  $At_i = t_i - t_0$  사이에는 후가가설사의 값보다 큰 값을 갖는것을 Fig. 6에서 알 수

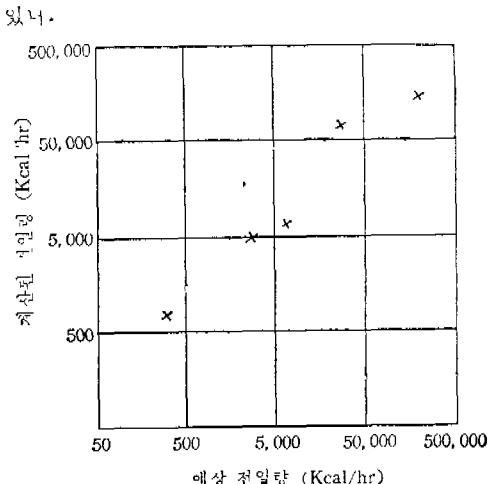


Fig. 7. 전열량

#### IV. 결론

이상의 결과로서 다음과 같이 결론을 내릴 수 있다.

- (1) 전소 조작의 성능을 고찰할 때 단계적으로 구한 온도차로 계산한 열량은 통괄적인 온도차 ( $t_i - t_0$ )로서 계산된 열량보다 25% 적다.
- (2) 조작 조건을 고려함으로서 보다 실제적이고 정확한 진조실 크기를 결정할 수 있네.

#### Nomenclature

- $A$ =전열면적,  $\text{cm}^2$   
 $D_c$ =분무기 소기의 식경,  $\text{cm}$   
 $D_e$ =분무기의 유효식경,  $\text{cm}$   
 $d_p$ =입자직경,  $\text{cm}$   
 $\bar{d}_p$ =평균 입자직경,  $\text{cm}$   
 $d_p^*$ =환산평균 입자직경,  $\text{cm}$   
 $D_{max}$ =한정입가직경,  $\text{cm}$   
 $H$ =질대습도,  $\text{H}_2\text{O g}/\text{건조공기 g}$   
 $h$ =전열계수,  $\text{cal}/(\text{cm}^2)(^\circ\text{C})(\text{hr})$   
 $k$ =입자 주위의 gas film의 열전도도,  $\text{cal}/(\text{hr})(\text{cm})(^\circ\text{C})$   
 $K_{ij}$ =분무기 중점에서 임의의 거리,  $\text{cm}$   
 $l$ =입자의 비신기리,  $\text{cm}$   
 $Q$ =전열열량,  $\text{cal}$   
 $Q_m$ =단위 중량당 전열량,  $\text{cal/g}$   
 $q$ =분무기에서 전열속도,  $\text{cal}/\text{hr}$

$\Delta t$ =온도차, °C  
 $S$ =길고 길의 개수, cm<sup>3</sup>  
 $V$ =분무기의 축방향 속도, cm/hr  
 $V_m$ =용액의 분무기에서 속도, cm/hr  
 $\theta_{max}$ =한개 입자의 전교시각, hr  
 $\theta_t$ =용액이 떨어지는 진시간, hr  
 $\rho_a$ =공기의 밀도, g/cm<sup>3</sup>  
 $\rho_m$ =용액의 분무기에서 밀도, g/cm<sup>3</sup>  
 $F_a$ =분무-공기의 유속, g/hr  
 $F_s$ =분무용액의 유속, g/hr

### 参考文献

1. BOWEN Lab Spray dryer Catalog, 1911.
2. CHARLES worth D.H., W.R. Marshall, Jr, T of A.I.C.h.E. **6**, 1.80. (1963)
3. JU, Chin Chu Stanley Finlet, I&EL, **51**, 3, 107 (1959)
4. CROSBY, E. T. and Marshall W.R. C.E.P. **52**, 231. (1957)
5. DUFFY, J. A. and Marshall W.R., C.E.P. **49**, 417~480 (1953)
6. FRASER, R.P. and Dombroski N., *Chem. Eng. Sci.*, **18**, 339 (1953)
7. FROESSLING, N., *Acta, Univ. Innd.*, **36** (47), 43 (1940)
8. WIGG, L.D., Ind Fuel., **37**, 500 (p964)
9. LEON Baltas, W.H. Gauvin, T. of AIChE, **15**, 5, 764 (1969)
10. LEON Baltas, W.H. Gauvin, T. of AIChE, **15**, 5, 772 (1969)
11. LEWIS, H.G. and D.G., *Edward Ind. Eng. Chem.*, **40**, 67, (1948)
12. Masters. K., M.F. Moffat, *Briti. Chem. Eng.*, **13**, 2, 242 (1968)
13. NUKIYAMA, S. and Tanasawa Y., Trans. soc. Mech. Engr. Japan, **4**, 86 (1938)
14. RANZ, W.E and Marshall, W.R., Jr, C. E.P., **48**, (4), 173. (1952)
15. SJENIZER, F., *Chem., Eng.Sci.*, **1** (3), 101 (1952)
16. 持田隆, 萩田, 化學裝置 66—67, 1973, 6.
17. ibid. 54—63. 1973. 2.